科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 6月 19日現在

機関番号: 1 7 7 0 1
研究種目: 基盤研究(B)
研究期間: 2011 ~ 2013
課題番号: 2 3 3 6 0 1 3 9
研究課題名(和文)(Cu,C)系積層構造を用いた高臨界温度・レアアースレス超伝導薄膜材料の創成
研究課題名(英文)Development of High Temperature and Rare-Earth Less Superconducting Thin Films by Co ntrolling (Cu, C)-based Artificial Multi-layer Structure
研究代表者 寺田 教男(TERADA, NORIO)
鹿児島大学・理工学研究科・教授
研究者番号:2 0 3 2 2 3 2 3
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 15,000,000 円 、(間接経費) 4,500,000 円

研究成果の概要(和文):独自に見出した低成長温度・レアアースレス等の特徴を持つ(Cu, C)-1201極薄膜の超伝導発 現機構を検討し、ヘテロ界面歪効果が重要なことを確定するとともに、歪みエピタキシャル成長する類縁物質を1201層 の上下に挿入し両界面の格子不整合を制御することで特性向上を達成した。この積層の人為的繰り返しは単位幅当たり の臨界電流密度向上の有望な手法として位置づけられる。また、全元素同時堆積法による薄膜においても超伝導発現に 成功し、実用的作成法の端緒を開くことに成功した。以上より、人工積層構造の制御により、無毒性元素・レアアース レス高温超伝導薄膜材料の創成、形成基盤技術確立という目的を達成したと考える。

研究成果の概要(英文): The investigation of structural origin and the development of practical growth tec hnique of the (Cu, C)-1201 rare-earth element free, superconducting films have been performed. The compres sive interfacial strain at the top and bottom of the 1201 layer is a dominant factor for the emergence of superconductivity, which is optimized by controlling thickness of the over- and under-layers grown in the strained epitaxial-mode. The optimization yields an emergence of superconductivity on the ultra-thin 1201 layer. The repeating growth of this layered structure is a promising method for improving the critical cur rent density per unit width. The emergence of superconductivity has been also confirmed on the films grown by the co-deposition of all of the constituents. As mentioned above, the fundamentals for the growth of t he rare-earth free superconducting film and the foothold for practical growth techniques are established, which means the objective of this research is successfully achieved.

研究分野: 電気電子工学

科研費の分科・細目: 電気・電子材料(半導体、誘電体、磁性体、超誘電体、有機物、絶縁体、超伝導体など)

キーワード: 超伝導材料・素子 表面・界面物性 薄膜 強相関エレクトロニクス 量子エレクトロニクス レアア ース・レス

1.研究開始当初の背景

超伝導デバイスは超高選択比フィルタ、超 高速論理素子、量子計算用素子など、その高 度且つ独自のポテンシャルから次世代の基 幹デバイスの一つと見なされている。低温超 伝導回路では高速動作が検証されつつある が応用には半導体回路との連携が必要であ り、両者間の温度・電圧レベルのギャップを 埋める回路の導入が望ましいとされている。 超伝導臨界温度・エネルギーギャップ等の基 礎物性に優れる高温超伝導材料を利用でき れば、動作温度・周波数の上限の大幅な向上 等により、応用の高度化、経済的制約の大幅 な緩和が期待される。申請者らは高温超伝導 層 / 低温超伝導層の高強度超伝導接続手法、 集積化に適する積層型高温超伝導ジョセフ ソン接合の再現性の良い作製手法を、独自の 超伝導膜の高度な作製技術、界面構造・電子 状態の評価・制御手法を活用することにより 実現してきた。

しかしながら、現在、高温超伝導応用は限 定された分野にとどまっている。その主因は、 薄膜形成温度が700~900 ℃ と高いこと、コ ヒーレンス長が異方的且つ極めて短く極限 的微細加工が必要なこと、高温で応用可能な 材料はHg,Tl等の毒性元素あるいはレアアー ス・レアメタルを含み社会的受容性・資源確 保の面で懸念材料があることにある。実際、 YBa2Cu3O7 (YBCO)は線材、回路応用に適す るとされる材料であるが、レアアースである Y を含むとともに、集積化に適する c-軸配向 YBCO 膜は 700℃ を越える成長温度が必要で あること、積層型ジョセフソン接合で申請者 らが行った実験でも、特性均一化にはバリア 層厚分散を単原子レベルに抑制することが 必須であるにも拘らず、高い成長温度が障害 となった。これらは本格的応用の阻害要因と なっており、高い Tc、低い超伝導異方性を有 するとともに、低温成長が可能で、レアアー ス・レアメタル・毒性元素を含まず、且つ極 限的微細加工無しで高度なデバイス機能を 発現可能な電子構造を持つ超伝導薄膜材料 の開発が切望されてきた。

申請者らは、多層構造高温超伝導体におけ る単位胞内キャリア分布制御手法を開発す ることで TI-1223 系において 133 K を越える 最高レベルの臨界温度を実現するとともに、 この系と同型構造で電荷供給層に Cu を含む 無限層構造 MCuO₂の多層構造(Cu, C)Ba₂Ca_{n-1}Cu_nO_x [(Cu, C)-12(n-1)n]等が高い臨 界温度を有すること、多成分超伝導の発現可 能性があることを指摘してきた。

これらの知見に基づき実施した科学研究 費補助金による研究において、(Cu, C)Ba₂CuO_{2±d} [(Cu, C)-1201]系パルスレーザー 堆積薄膜が1) 480~520 °C 程度と高温超伝 導膜として顕著に低い成長温度・as-grownで、 単位胞内に CuO₂ 面を1層のみ含む系として 最高レベルの 50K 級の Tc が得られること、 2) この系を多層構造化した(Cu,C)-1223,1234 が電荷供給層の酸化度制御により非等価な CuO2 面が異なる超伝導状態に凝縮する多成 分超伝導の実現に適した電子構造を持つこ とを明らかにし、続く科学研究費補助金によ る研究で、3) 超平坦化した(Cu, C)-1201 層と 無限層構造 CaCuO2 とのヘテロ積層化により、 界面歪・歪下での成長を導入することで、超 伝導臨界温度 Tc の大幅な向上[Tc(=0) > 70 K]を達成した。

これらは申請者らが世界に先駆けて達成した高Tc、低成長温度、レアアースレス・無毒性且つ量子ビット材料への発展性を有する超伝導薄膜材料創成の出発点となる成果である。これらを基に、[(Cu, C)-1201]/[MCuO₂] (M:アルカリ土類元素) 積層構造における 界面効果の解明、精密構造制御による高Tc 化、その均一な発現、実用的作製手法の開発、 量子ビットへの展開性の確認を行うことで、 高温超伝導の応用への障害を解消する足掛 りが得られるものと考えられた。

2.研究の目的

先行実施した複数の科研費課題で申請者ら が独自に見出してきた(Cu, C)Ba₂CuO₂ [(Cu, C)-1201] 高温超伝導薄膜の持つ、レアアー ス・毒性元素を含まず成長温度が約500 °C と高温超伝導体薄膜として著しく低いこと、 単層膜での50 K 級の超伝導臨界温度 Tc を持 つこと、類縁の無限層構造銅酸化物とのヘテ ロ積層構造化により大幅に上昇する[Tc(□ = 0) > 70 K]などのう工学・物性両面での特徴を 活かした高温超伝導薄膜材料の実現に資す るため。本研究は、この(Cu, C)系薄膜を基幹 とする積層構造に高度な構造制御を行うこ とで高 Tc・レアアースレス・低成長温度及び 新原理量子ビットのプラットホームとなる 高性能超伝導薄膜材料の創成を目的とした。

3.研究の方法

まず、1)Tc向上の起源である積層構造にお ける界面歪効果について、まず、その上に(Cu, C)-1201 層がエピタキシャル成長するととも に自身の面内格子定数を連続的に変化させ られる無限層構造バッファ層を開発し、その 上に歪み効果が顕著に現れると考えられる 厚さ数 nm の 1201 層を堆積し、1201 層下側 界面における歪み効果を系統的に評価する。 続いて、(Cu, C)-1201 層上に格子定数の異な る無限層構造層を堆積した構造を作製し、 (Cu, C)-1201 層の上側界面における歪み効果 を評価する。これらにより、組み合わせ物 質・格子不整合率の最適範囲を明らかにする。 次に、2)超伝導発現のために最適化された 成長条件と、先行研究で明らかにした逐次積 層法と構成元素同時供給法の間の成長条件 の相関性を活用して、単一ターゲットを用い たパルスレーザー堆積(PLD)等、実用的手法 による高 Tc (Cu, C)薄膜の形成法を確立する。 以上より、独自の(Cu, C)系超伝導薄膜・積 層構造を出発点とし、その界面・積層構造の

精密制御による極限特性の発現・均一化及び 実用的作製法の開発により、液体窒素温度を 超える Tc、低成長温度、レアアース・毒性元 素を含まず且つ新原理デバイス材料への発 展性を有するなど、応用・基礎物性の両面で 優れた特徴を有する高温超伝導薄膜材料を 創成することを試みた。

4.研究成果

図1に SrTiO₃ (001)単結晶基板上にパルス レーザー堆積法により成長温度500°Cでc軸 配向エピタキシャル成長させた無限層構造 SrCuO₂ 層の(002)面 X 線回折ピークの層厚依 存性を示す。層厚の増大により、半値幅の減 少と高回折角へのシフトが観測される。 SrTiO₃基板及びSrCuO₂厚膜a軸長はそれぞれ 約3.90 Å、約3.94 Å であり、基板との界面近 傍の SrCuO2層は、格子定数差に起因する面 内圧縮応力を受ける。図2に SrCuO2層の c 軸長の層厚依存性を示す。層厚 3.8 nmn の試 料の c 軸長はバルク試料に比べて 1%以上伸 長しており面内方向が収縮していることが 分かる。このc軸長は層厚増大に伴い、ほぼ 連続的にバルク値に近づいている。これらか ら、無限層構造 SrCuO2層が SrTiO3(001)面上 に c 軸配向歪みエピタキシャル成長し、(Cu, C)-1201 層における歪み効果を系統的に検討 するために必要となる面内格子定数の制御 が可能なバッファ層であることが確かめら れた。



図1 SrTiO₃ (001)基板上に成長温度 500 °C で c 軸配向エ ピタキシャル成長させた無限層構造 SrCuO₂ 層の (002)面 XRD ピークの層厚依存性。



図2 SrTiO₃ (001)単結晶基板上に成長温度 500 °C で c 軸 配向エピタキシャル成長させた無限層構造 SrCuO₂ 層の c 軸長の層厚依存性。

図3にSrCuO₂バッファ/SrTiO3(001)基板 上に形成した層厚5nmの(Cu, C)-1201層の反 射高速電子線回折(RHEED)像のSrCuO₂層厚 依存性を示す。SrTiO₃基板に直接堆積した試 料:0nmを除いて、全層厚領域で類似のす とリークパターンが得られており、様々な厚 さのバッファ上に(Cu, C)-1201層が c 軸配向 エピタキシャル成長することが確かめられ た。

図4に SrCuO₂ バッファ / SrTiO₃ (001)基板 上に形成した (Cu, C)-1201 層の抵抗温度特 性の SrCuO₂ 層厚依存性を、図5に同試料の 超伝導転移温度 Tc のバッファ層厚依存性を 示す。このときの 1201 層厚は歪み効果が顕 著に現れると考えられる5nmとした。

SrTiO₃ 基板上に直接(Cu, C)-1201 層を成長 させた場合、抵抗温度特性は半導体的となっ た。この場合、 (Cu, C)-1201 と SrTiO₃ との格 子不整合が大きく、ミスフィット転位の発生 により界面歪みが緩和され、その結果、 (Cu, C)-1201 層のシート抵抗が、超伝導-絶縁体転 移の境目となる量子抵抗 $h/(2e)^2 \sim 6.45$ k を上回っているため、超伝導が発現しなかっ たと考えられる。

層厚 6.2 nm のバッファ層を挿入したとき の(Cu, C)-1201の抵抗温度特性は金属的とな り、同時に 35 K 付近で Tc-onset が発現した。 バッファ層を挿入することによって、下地と の格子不整合度が緩和され、1201層に圧縮性 界面歪みが有効に印可されることで、抵抗温 度係数が負から正ヘクロスオーバーしたと 考えられる。バッファ層厚を 8.2 nm に増大 させた場合、抵抗温度係数が増大し、Tc(=0) = 27 K が発現し、さらにバッファ層を 12.2 nm まで増大させたとき、Tc(=0)が38Kに上 昇した。1201層とバッファ層間の格子不整合 はバッファ層が薄い程大きいため、単純に算 出される仮想的圧縮性界面歪みはバッファ 層厚が小さい程大きくなるが、格子不整合が 過大の場合、ミスフィット転移の発生により 歪みが緩和されてします。図の変化は、 SrCuO₂層表面の面内格子定数が増大するこ とによる格子整合度の向上による転移発生 の抑制効果による実効的圧縮性界面歪みの



図3 SrCuO₂ バッファ/SrTiO₃ (001)基板上に形成した層 厚 5 nm の(Cu, C)-1201 層の反射高速電子線回折 (RHEED)像の SrCuO₂ 層厚依存性。

増大が超伝導性を発現させることを示して いる。一方、バッファ層厚14~20 nmの試料 では、格子不整合が小さく、界面歪み効果の 弱化により1201 層のキャリア濃度の低下、 超伝導特性の劣化が生じたものと考えられ る。

先行研究における 1201 層を SrTiO₃ 基板に 直接堆積した試料の場合、超伝導性を発現さ せるには 50~70 nm の層厚が必要であり、そ の場合でも微細な超伝導ドメインがジョセ フソン結合した低臨界電流密度の状態であ った。一方、図4の結果は 1201 層下側界面 を最適化することにより 50 K 級の超伝導特 性が 5 nm と、高温超伝導 (Y, Pr)Ba₂Cu₃O₇. 系極薄膜においてすら超伝導-絶縁体転移が 起こることが報告されている、極薄領域で発 現することを示してり、歪み印加がドメイン 成長 = 面内での超伝導特性の均一化に極め て有効であることを示している。

1201 層下側界面の最適化の後、1201 層上 に無限層構造 SrCuO₂を 1201 層に同一成長条 件で *in-situ* 連続積層させた 3 層構造を作製し、 上部界面における歪み効果を評価した。

図6に最上層であるSrCuO2層のRHEED像の層厚依存性を示す。下地1201層表面(図中イメージ;0nm)と同様のシャープなストリークパターンが全試料で得られており、SrCuO2が1201層上にエピタキシャル成長し、上記効果の検証の為に適切な材料であることを







図5 SrCuO₂ バッファ/SrTiO₃ (001)基板上に形成した層厚 5 nm の(Cu, C)-1201 層の超伝導臨界温度 T_{c-onset}、T_{c(p = 0} の SrCuO₂ バッファ層厚依存性。

示している。SrCuO2層が 1201 下地層に対し てコヒーレント成長するならば、(Cu, C)-1201 層の面内格子定数に引き込まれながら歪み 格子モードで成長するはずである。図7に SrCuO₂/(Cu, C)-1201; 5 nm/SrCuO₂; 12 nm/SrTiO₃ (001)試料の SrCuO₂ 最上層の面内 格子定数の同層の層厚依存性を示す。バルク の SrCuO2 の a 軸長は 3.92 であり、この値 よりも大きい範囲で層厚増大に伴って面内 格子定数が縮小してゆくことがわかった。こ れより、SrCuO₂ 無限層が下地の(Cu, C)-1201 層から弾性歪みを受けながら成長し、層厚の 増大に伴い、界面歪みが緩和されてゆく。こ の結果は、(Cu, C)-1201 層の上部からも成長 モードを維持しながら圧縮性の歪みを与え られることを示している。

図 8 C SrCuO₂/(Cu. C)-1201: 5 nm/SrCuO₂: 12 nm/SrTiO₃ (001) 試料の抵抗温度特性の SrCuO2最上層厚依存性を示す。層厚が 1.0 nm のとき、2 層構造の場合と比較して、常伝導 領域の抵抗温度係数が大きくなるとともに、 Tc も向上している。層厚を 2.0 nm に増大さ せると、さらに伝導特性が向上することが分 かる。層厚を大きくすることで、(Cu, C)-1201 層上部に与える圧縮性の歪みが強くなり、キ ャリアドープが促進されているためと考え られる。一方、層厚を 5.0 nm の試料では常 伝導領域の抵抗温度係数が小さくなり、Tc(=0)が低下し、層厚 8.0 nm の試料では、Tc(=0)が消失し、抵抗温度特性が負へ転じている。 これは、面内格子不整合が過大となることに より、SrCuO₂/(Cu, C)-1201 上部界面でミスフ ィット転位が生じているため、劣特性となっ たものと考えられる。

以上の結果を要するに、1)SrTiO₃単結晶 上に歪格子モードでエピタキシャル成長す る SrCuO₂ 無限層をバッファ層として、(Cu, C)-1201 層/バッファ界面に格子不整合を制御 することで、超伝導を担う 1201 層下側界面 の圧縮性界面歪みを最適化でき、1201 層厚が 約 5 nm と単結晶基板に直接成長した場合と 比べて 1/10 以下の極薄層状態で同等の超伝 導特性が達成されることが明らかになった。 さらに、2)500 ℃ 程度と 1201 薄膜と同一



図6 SrCuO₂/(Cu, C)-1201; 5 nm/SrCuO₂; 12 nm/SrTiO₃ (001)試料の反射高速電子線回折 (RHEED)像の SrCuO₂最上層厚依存性。

且つ低い成長温度で 1201 層上部に下部バッ ファ層と同一の無限層構造 SrCuO₂ 層を 1201 層上にエピタキシャル成長が可能であるこ とであること、このとき、上部 SrCuO₂ 層厚 の最適化により試料の電気伝導度の向上さ せられることが見出された。これは超伝導 (Cu, C)-1201 層の特性を向上させつつ、単一 条件で繰り返し積層が可能となることを意 味しており、(Cu, C)-1201 層を基幹とする人 口積層構造を用いることで、単位幅当たりの 臨界電流密度を向上させるために基盤とな る手法が確立されたことを意味している。

図9に Cu-Ba-Ca-O 単一ターゲットを用い て形成した膜試料の抵抗温度特性を示す。こ の堆積方法においては、超伝導性発現のため の許容条件範囲が狭いものの、1201 構造と同 程度の超伝導性が得られた。

以上により、低成長温度・レアアースレス 等の工学的特徴を有する高温超伝導(Cu, C)-1201 薄膜の超伝導発現にヘテロ界面の界 面歪み効果が重要なことを確定するととも に、歪み格子モードでエピタキシャル成長す る無限層構造を 1201 層の上部・下部に挿入 し、両界面における格子不整合を制御するこ とで、1201 層の伝導特性の向上が達成される ことを明らかにした。また、この成長は同一 条件で可能であり、この積層構造の人為的繰 り返しが応用上重要な単位幅当たりの臨界 電流密度を向上させるための有望な手法の ーつとして位置づけられる。また、単一ター



図7 SrCuO₂/(Cu, C)-1201; 5 nm/SrCuO₂; 12 nm/SrTiO₃ (001)試料の SrCuO₂ 最上層の面内格子定数の層厚 依存性。



図8 SrCuO₂/(Cu, C)-1201;5 nm/SrCuO₂; 12 nm/SrTiO₃ (001)試料の抵抗-温度特性の SrCuO₂ 最上層厚依存 性。



図 9 単一ターゲットを用いて形成した(Cu, C)-Ba-Ca-O 薄膜の抵抗-温度特性。

ゲットからの形成された薄膜においても超 伝導性の発現に成功し、レアアース・レス超 伝導薄膜の実用的作成法開発のための端緒 を開くことに成功した。以上により、(Cu, C)-1201 相を基幹とする人工積層構造の制御 により、毒性元素を含まず、高臨界温度を有 する高温超伝導薄膜材料の創成、実用的形成 に向けた基盤技術の確立という本研究課題 の目的を達成したと考える。

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計9件)

Norio Terada, Hideki Morita, Kosuke Chochi. Yoshimoto, Masahiro. Sho Mitsunaga, Shogo Ishizuka, Hajime Shibata, Akimasa Yamada, Koji Matsubaraand Shigeru Niki. Characterization of Electronic Structure of Oxysulfide Buffers and Band Alignmentat Buffer/Absorber Interfaces in CIGS-based Solar Cells, Jpn. J. Appl. Phys., 查読有, vol.53, 2014, pp. 05FW09 Masakazu Ito, Naotoshi Kado, Kazuyuki Matsubayashi, Yoshiya Uwatoko, <u>Norio</u> <u>Terada</u>, Shuji Ebisu, Shoichi Nagata, Magnetic properties of spinel CuCrZrS₄ under pressure, J. Magn. Magn. Mater., 查 読有, vol.331, 2013, pp.98-101

Masakazu Ito, Tatsuya Furuta, <u>Norio Terada</u>, Shuji Ebisu, Shoichi Nagata, Relaxation of magnetization in spinel CuCrZrS₄, Physica B, 查読有, vol.407, 2012, pp.1272-1274

Masahiko Hiroi, Iori Yano, Kenta Sezaki, Iduru Shigeta, Masakazu Ito, Hirotaka Manaka, and <u>Norio Terada</u>, Substitution effect on the magnetic transitions of Fe_2MnSi , Journal of Physics: Conference Series, 査読有, Vol.400, 2012, pp.032021(1)-032021(4)

Masahiko Hiroi, Haku Ko, Shingo Nakashima, Iduru Shigeta, Masakazu Ito, Hirotaka Manaka, and <u>Norio Terada</u>, Spin-glass and antiferromagnetic transitions in Ru_{2-x}Fe_xCrSi, Journal of Physics: Conference Series, 查読有, Vol.400, 2012, pp.032020(1)-032020(4)

N. Terada, A. Kirihara, T. Takahae, Y. Shiota, S. Niki, S. Ishizuka, H. Shibata, A. Yamada and K. Matsubara, CHARACTERIZATION OF BAND ALIGNMENT AT BUFFER/ABSORBER INTERFACES AND GRAIN BOUNDARIES IN CIGS-BASED SOLAR CELLS, Technical Digest of 21st International Photovoltaic Science and Engineering Conference, 查読有, 2011, pp. 3B-3I-01

Masahiko Hiroi, Shingo Nakashima, Kohei Nakao, Tsugumi Rokkaku, Masakazu Ito, Iduru Shigeta, Hirotaka Manaka, <u>Norio</u> <u>Terada</u>, Magnetic Properties of Ru-rich Ru_{2-x}Fe_xCrZ (Z= Si, Ge), Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 査読有, Vol.24, 2011, pp.753-756

H. Manaka, T. Etoh, Y. Honda, N. Iwashita, K. Ogata, <u>N. Terada</u>, T. Hisamatsu, M. Ito, Y. Narumi, A. Kondo, K Kindo, Y. Miura, Effects of Geometrical Spin Frustration on Triangular Spin Tubes Formed in CsCrF₄ and alpha-KCrF₄, Journal of the Physical Society of Japan, 査読有, Vol.80, 2011, pp.084714(1)-084714(11)

Y. Tanaka, T. Yanagisawa, A. Crisan, P. M. Shirage, A. Iyo, K. Tokiwa, T. Nishio, A. Sundaresan, <u>N. Terada</u>, Domains in multiband superconductors, Physica C, 査読 有, vol.471, 2011, pp.747-750

[学会発表](計11件)

帖地 宏典,森田 英揮,吉本 翔,福山 貴 之,反保 衆志,柴田 肇,松原 浩司,仁 木 栄,酒井 紀行,加藤 拓也,杉本 広 紀,<u>寺田 教男</u>,MBE-CdS/CZTSSe 界面の in-situ PES/IPES 評価; VI 族混晶比依存 性,第61回応用物理学会春季学術講演会, 2014年03月17日~2014年03月20日,青 山学院大学

酒瀬川健人,古賀慎一,団一星,小原 幸三,真中浩貴,田中康資,伊豫 彭, Sundaresan Athinarayanan,常盤和靖,寺 田教男、(Cu,C)系超伝導層を基幹とする 積層構造における界面歪効果,第61回応 用物理学会春季学術講演会、2014年03月 17日~2014年03月20日, 青山学院大学 Norio Terada, Hideki Morita, Kosuke Chochi. Sho Yoshimoto. Masahiro. Mitsunaga, Shogo Ishizuka, Hajime Shibata, Akimasa Yamada, Koji Matsubara and Shigeru Niki, Characterization of Electronic Structure of Oxysulfide Buffers and Band Alignmentat Buffer/AbsorberInterfaces in CIGS-based Solar Cells, 2013 JSPS-MRS Joint Symposia, 2013 年 09 月 16 日~2013 年 09 月 20 日, 同志社大学

<u>Norio Terada</u>, Hideki Morita, Hironori Chochi, Sho Yoshimoto, Tatsuo Fukano, Shin Tajima, Kazuo Higuchi, Hitoshi Tampo, Hajime Shibata, Koji Matsubara, Shigeru Niki, Study of Effect of Chemical Treatments on Electronic Structure of CZTSSe Surface and CdS/CZTSSe, Interface, 2013 Spring Meeting Materials Research Society, 2013 \mp 04 # 01 # ~ 2013 # 04 # 05 #, San Francisco USA

森田英揮,帖地宏典,吉本翔,桐原彬嘉, <u>寺田教男</u>,柴田肇,仁木栄,Zn(S,O,OH) バ ッファの電子構造と CIGS 電池特性の関

連性の検討、第60回応用物理学会春季 学術講演会, 2013 年 3 月 27 日~30 日, 神 奈川工科大学 <u>寺田教男</u> ,森田英揮 ,帖地宏典 ,吉本翔 , 桐原彬嘉,仁木栄,反保衆志,柴田肇, 松原浩司,白間英樹,杉本広紀,加藤拓 也、CZTS 系材料の物性・界面評価(正・ 逆光電子分光法による CZTS, CZTSe 光吸 収層の電子構造評価),第60回応用物理 学会春季学術講演会, 2013年3月27日~ 30日, 神奈川工科大学 古賀慎一,鈴木一真,酒瀬川健人,小原 <u>幸三</u>,真中浩貴,田中康資,菊池直人, Sandaresan Anaharayan, 寺田教男, (Cu, C)-1201 超伝導薄膜の形成(): 界面 歪み効果. 第 60 回応用物理学会春季学 術講演会、2013年3月27日~30日、神奈 川工科大学 Takayoshi Shiota, Tomoyuki Takada. Yoshiaki Takeuchi, Shinya Nakano, Akira Koga, Kozo Obara, Tetsuji Okuda and Norio Terada, Study of Electric-Potential Profile in Microcrystalline Si Solar Cells by Cross-Sectional of by Kelvin Probe Force Microscopy, 2012 Spring Meeting European Materials Research Society, 2012 年 5 月 14 日~5月18日, Strasbourg, France Akiyoshi Kirihara, Takayoshi Shiota, Masanobu Izaki, Shogo Ishizuka, Koji Matsubara, Shigeru Niki and Norio Terada, Characterization of electronic structure Indium oxysulfide and interface between CBD-In(S, O) layer and CIGS, 2012 Spring Meeting European Materials Research Society, 2012 年 5 月 14 日~5 月 18 日, Strasbourg, France 高八重 太貴, 野村 和也,桐原 彬喜, 中 田 時夫,伊崎 昌伸,仁木 栄,寺田 教 男, CBD-Zn(S,O,OH) バッファ層の電子 構造の評価、平成 23 年度応用物理学会九 州支部学術講演会, 2011年11月26日, 27日、鹿児島大学 田原麻利央,山元徹朗,野瀬亮平,河上 奨,鈴木一真,常盤和靖,伊豫彰,田中康 資, <u>寺田教男</u>, バッファ層挿入による(Cu, C)系高温超伝導膜の平坦化・極薄層化、 平成 23 年度応用物理学会九州支部学術 講演会、2011年11月26日,27日、鹿児 島大学

- 6.研究組織
- (1)研究代表者
- 寺田 教男(TERADA Norio) 鹿児島大学 理工学研究科 教授 研究者番号:20322323
- (2)研究分担者
- 小原 幸三(OBARA Kozo) 鹿児島大学 理工学研究科 教授 研究者番号:10094129
- 奥田 哲治(OKUDA Tetsuji) 鹿児島大学 理工学研究科 准教授 研究者番号: 20347082